PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-181483

(43) Date of publication of application: 08.08.1987

(51)int.Cl.

H01S 3/18

(21) Application number: 61-022143

(71)Applicant: PORITORONIKUSU:KK

(22) Date of filing:

05.02.1986

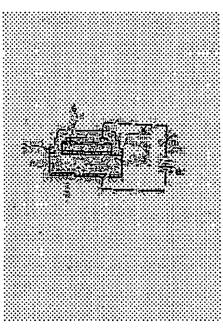
(72)Inventor: MUROKI MASAHISA

(54) LASER ELÉMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an excellent quality laser light possessing extremely high coherence, making a heteroepitaxial layer, a phosphor layer and a substrate constitute a crystal layer whose lattice constants are mutually matched.

CONSTITUTION: A Ca0.42Mg0.58S super thin film single crystal 3 is formed by epitaxial growth on the surface of an N-Si single crystal wafer 1. Next, on this super thin film, a ZnS:TbF3 film 2 containing TbF3 of about 0.45mol% is formed by electron beam deposition. After a Ca0.42Mg0.58S single crystal super thin film 4 is successively formed on a zinc sulfide film (active layer) 2 by epitaxial growth, an ITO film 5 and a Ta2O5 elementprotection film 6 are laminated, and a resistive electrode



7 is formed on the back surface of the substrate 1. The refractive index of the active layer is higher by about 6%, so that an emitted light from the ZnS:TbF3 layer 2 reciprocates between super thin film mirrors 3 and 4, and is amplified to oscillator a laser light.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

❷日本國特許庁(JP)

印令野出贸公园

@公開特許公報(A)

昭62-181483

@Int CI.4

紐別記号

庁内整理番号

四公開 昭和62年(1987)8月8日

H D1 S 3/18

7377-5F

容査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

❷発明の名称 レーザー案子

①特·額 昭61-22143 ②出 顧 昭61(1986)2月5日

の発明者室木 政久 金沢市つつじが丘109番地の世間 人 株式会社 ポリトロニ 金沢市つつじが丘109番地

クス

份代 理 人 弁理士 秋本 正実

明 超

1. 妈妈の名称

2. 特許請求の範囲

活性用が会土銀元素主たは連移企業 活した蛍光体層であり、鉄船にしまい値以上の 直接高低界を印加することによって政際伝導帯 に住入された電子が加速され、上記者主題元衆 または過移金属元素とり成る発光中心を衝突的 超する延坞発光素子にかいて、前記蛍光休曜母 休か Co. Mg. Sr. ZoかとびC4 とり成る周期律 役は『施元士から選んだ少なくとも』程の元素 と8,8。より成る周期律表第71帳元素から進ん **だ少なくとも1種の元素との間で形成される**ほ - 切皮化合物群から選択した1 化合物の単語品 層であり、数弦光体層の動配直旋高速界印加方 向の異面または負電振復の面に上記周期律表第 以族元素群に含せれる元素を構成元素とする化 合物単位品間で約記括性層とは異なる風感でも つ告复をヘテロエピタキシャル復居してかり、

かつはヘテロエピタキシャル場かよび前配田大 体層かよびとれら複数層の基板となる単額品層 が相互に格子定数を整合した結晶層であること を特徴とし、前配ヘテロエピタキシャル層に豊 区を方向に直流電界を印加するための電板層。 課題と前配型光体層の発光中心から放出された 電場発光に対する1対の元共経路とを具備した レーデー電子。

1. 発明の詳細な説明

(密楽上の利用分野)

本発明は其性電磁発元現象を利用したシーデー 煮子に調するものである。

(花条技術)

レーナー(LASER)は他質内に形成された連移可能な二つの単位間で電子由度に逆転分布が生じた時、故単位団エネルゲーに相合する政長の元を共鳴吸収させると「上」単位から「下」単位への電子通移に歩づく関連放出が生ずるという現象を利用したもので、関連放出光を先共促動内で増収させるととによって得られる。とのようなプロセ

スを低て放出されるレーデーたは、 きわめてコヒーレントですぐれた性質をもっている。 すまわち、放長、位相、協助通のそうった可干申性の強なる などが少なく 遠距散せて到遠する。 そとで、いわゆる光エレクトゥニタス放棄といわれる通信、情報処理、加工、割即、計開、エネルギー転写、 ディスアレイ、生化学、 既保、 核融合をど数多くの部門で中心的機能素子(キー・ディイス)として信用されてかり、今世紀末から来世紀へかけて人間に大きな福音をしたらするのと制件されている。

現在レーデーは固体レーデー、ガスレーデー、 液体レーデーをよび半導体レーデーの円種類が実 用化されている。このうち、固体レーデー、ガス レーデーをよび液体レーデーは維体中に 0.1 ~ 数 セルラ分数させた発光中心原子(又は分子)の電 子単位間で移を利用するために、担向性、単色性 ドナ ぐれ発極波長が安定したレーデー尤が得られ るが、反面刷給するために 1 KV以上の高電圧や強 い刻数位子線(光中電子線)を必要とするので姿

これに対して英国ハル大学のナッング(Zheag) 氏とプライアント (Bryant)氏が1981年ソリット ・ステート・コミロュケーションは (Selid -State Communication) 終30 巻 907 夏で晃殺の可 能性を指摘した短編発光レーデーは、希土類元素 Na*を発光中心として含む Za8 黄光体層改竄には ~10° V/G の高気界を印加してホットエレクトロ ンを生成し、Ne^{e+}イオンを衝突回超して問起され る先を2枚の上下電係板間で共振させて増留しょ うとする新規をレーサーである。政策構築力レー アーは肯む固体レーナーナメスレーナーなどと何 様に、金元体の体中に分数させた内盤過級形式会 の電子単位明点なも利用するため、をわめて可干 身性の高いすぐれた品位のレーナー元が得られる と期待され、また発光中心を選点に選ぶてとによ って短載長領域(森ヤオ)の発掘も可能である。 更に、数電場発力レーデーは全国体化小型級量シ ープーであり、本質的に低電力区的ができまた単 選件レーザー並に長寿命化や国発先も期待される。 したがって、上記した現行レーアーの問題点が役

世が大型化し高価格である。また组の命で出力点 和がある(オスレーナー、弦体レーナー)。 違い は高速応答性に欠ける(固体レーナー)をどの欠 点をもっている。一方、半導体レーサーは90級合 を原方向に偏僻した時住入される少数キャリアの ペンド間再結合の結果放出される光を利用してか り、アフルヘテロ接合構造の採用によって慰位隊 鼠で少数キャリア拡低を妨げ高密度化するととに とって容易に逆転分布を得るととができる。 した がって低電圧駆動ができ金因体化できるため小説 軽量。長寿命というすぐれた併長の値、数 GHs せ で直接変調できるという利点をもつが、反田・ナー リアのペンド間通客を利用するため、発光通客に エネルヤー分布をもち単色住や指向性が劣るとか 発掘モード、発摂放長の制御が難しいという欠点 をもつ。また。半導体レーザーは直接道移形皿-V族化合物のps設合を利用するため、材料の選択 からくる制約があり可視短視長領域 (.650 am 以 下)のレーアー先を得ることはまわめて困難であ

とんどナペで解析されると考えられ、実用上色わ めて有用と初待される。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上記した電母発光レーヤー実現に簡しての問題点を解決するために、材料シェび煮子料型に呼吸を加えた結果到達したものであり、本発明によって電磁発光レーマーの基本的問題点は解析した。本発明のレーマー素子開放の無理点は、

(i)高い電光変換効率と高い配記者配(高発光中心 密度また性高別起用電子密度)を得るための危性 形材料(型光体単体材料)の過定。(i)欠陥の発生 を低力仰えるための君子構成材料(危性層、ヘナ の接合層かよび基板)相互間の格子定数整合と低 性層・ヘテロ接合層間密想結合材料の過定(共通 構成元素の採用)、例后性層、ヘテロ接合層材料 の先共進器構成調点からの過定(美層折率の大小 を考慮した速定)にある。

(問題点を解決するための手段)

本発明では、活性層が希土銀元業または連移金 は元素を付活した空光体層であり飲用にしまり 以上の直流高電界を印加するととにては は上の直流高電界を印加するととによって は一の電子を発力が加速され、上記を は一の電子をは、上記を は一の電子になった。 は一の電子になった。 は一の電子になった。 が上記(1)の観点から Co., Mer. Sr. Ze. かとび Co.よ り成る周期体表第1 族元素から選んだ少ない。 1 種の元素との。 から温んだ少なくとも1種の元素との間で形成さ

活性層とし、格子整合した観セレン化亜鉛系へテロエピタキシャル層を設合したホットエレクトロン住入発光保暖(活性層)/光ガイド領域(へテロエピタキシャル層)分離型レーデーネ子。(3) アルカリ土間間セレン化物質元体を活性層とし、格子基合したアルカリ土類悪化物へテロエピタキシャル以及層を接合したホットエレクトロン注入超面発光レーデー会子等を実現することができる。
【編別例】

以下本名明を央放外により評細に数明する。

(七の1)第1個化突集例を示す。 538 でに加熱したリンドープ、抵抗率10⁻³ G can の n-81単語品ウェファー1の(100) 両上に電子ピーム流溶法を用いて厚み的 100 A のアンドープ値化マアネンタムカルンウム超薄原単語品 3 をエピタキシャル成長させた。鉄超薄膜の組成は予め関合製造した基準ターゲットの組成とほぼ的でで Ce can Machil 8 であり、的配の-81単語品ウェファーとの格子不整合は 0.2 5 程度であった。次に、鉄路部屋上に三

(作用及び応用)

本掲別の電場発光レーデーを用いれば、(1) 確セレン化亜角系数光体を活性層とし、格子整合したアルカリ土銀硬化物系へテロエピタキシャル層を報合したホットエレクトロン住入形面発光レーデー電子。(3) アルカリ土国硬セレン化物系並光体を

弗化テルピタム (TbFs)を約 0.45 mod 5 合有する役 化亚伯(2m8) 单始品版(2m8: ThP, 展) 2 € 280°A の厚みに電子ピーム高増した。 208 は高効率の電・ 塩桑尤用蛍光体母体材料として知られ、また励起 用電子密度も比較的高い。鉄硫化電鉛膜はと韓能(昼化マグネシウムカルシウム超球膜 3 との格子整一 合はきわめてよく、格子不整は 0.01 が程度化とど まる。引鋭台電子ピーム慈治法により放復化亜鉛 鎖(括性層) 2 上に厚さ約 100 A の前記アンドー プ Canas Manas 単語品超薄膜 4 モエピタヤンャル 成長させた。以上の硫化物環膜被磨は何一真空鏡 世内で基板をS30℃に加熱しつつ連択的に行なう。 しかる後、基坦迅度を200℃に下げ何じ其空袋健。 内で Coacs Mans 5 単約品超得版 4 上に厚さ 3000 A のインジウムスズ酸化物 (ITO)展5を単鉄させる。 マスク度療法を用いると函数は10×10=*K限定す ることが出来る。盆 170 度 5 仕多趋品である。得 られた多層構造的品を実空装置外に取出し、助配 ITO US に連絡をとりつけた役、上記多層堆段展 全体を辿りようにして厚さ 5000A の TegO。 忠子保 通知 6 セスペックリングする。 ゼド81 基板 1 の基 面に抵抗性電低 7、 導線を取りつければレーザー ネテが出来上る。個質質似 8 を疑及した放果子所 面が磨 1 個となる。

的記述與例に ITO以 5 が負、 81 番板 1 が正に傷 巻されるように症機は圧を印加し、電圧を上昇し ていくと超移腹はかよび4K印加される世界がし きい位(約2×:10° V/m)を越えると困難誰 4 か らZaS: TbF。活住着2の伝導帯へホットエレクト ロンがトンネル住入され、活性層で内のでサイオ ンを要換励起後、超様調るをトンネリングして。 -81 基値1 へ提出するため 0.1 ml/記以上の直接電 ほが強れる。さて ITO 風 5 と基板管板 7 の間に印 加されている場圧が約19 V 化達すると、 ITO 膜 S 下面の Zn8: ThP, 活性湯 2 から森色光が遊起し、 Cakes Mg aus S 溴 4 → [TO 膜 5 → TogO, 膜 6 を透透 して外部に放出されはじめる。との時で8: 75%。 危性層 2 に印加されている世界徴度は約 6×10° √ € である。引収を電振筒電圧を増していくと、森色 先強度は次郎に増加する。 発光スペクトルは第2

択しているので、上部電低 ITO展:5 の面後:0 × 10 =1全回にわたって面発後が待られる。

本実施例における ZaS : TbP, 活性層 2 を TbF, 0.45 mol 5 付信序分 2800A の ZaSa. Sea. : TbF,展 K、1た瓜子的 100 A のアンソープ Comm Manu 8 超岸説 3 , 4 を浮み約 100 A のアンドープ Calai. Mean S超薄膜に変更する以外は上記と全(同じに して第1頃に示した常子を形成した。との結果活 性相(泥光層)2の抵抗率が約2桁低下し、電場 名えしをい位以上の世界強度(約 s x 10 V/m 以 上)を活性層を化印加した時発光強度上対電圧マ **患器においてもの立上りが急収にをり止収的低い** 年界強化でレーザー発扱に至るという利点がある。 これはTb**発光中心を励起する電子密度の増大に 1 るものである。 ZoSa. Soa.: ThP. 接触路2 +田 いた場合、 ZaS : TbP。 活住居を用いた場合より的 3 V 低い低圧(20 V 以上) て 1024 イオン 438 an 放 によるな母弟元レーナーが顧問された。

(その 2) 貨費的起換先は領先体所母体伝導帯を抱行するホットエレクトロンが、格子健後して

図に示す如く Tio+ イオンの D. 単位から P. 点位 への遊びに基づく 540 am 巻を中心に、 *D, →1P. お おによる 417 am 帯, *D。→ *P。 過移による 488 am 帯。 *D. → *P. 連谷による 438 xm 存という三つの母ピ ークを有する。印加電界強度を増すにつれて 10。 → 'P. 遊参による 417 an 帯かよび 'D. → TP. 遊移 KIる 438 mm 帯の強度が相対的に強くなる。特化 439 am 存強度の増加が増しく発光色は背色に変化 していく。電極間電圧が32 V以上で 438 am 熱化よ る電場発光レーザーが観測され強力をコヒーレン ト尤が放出される(第3回)。この場合、相対ナ る1 対の先共級器は Zng : TbPa 活住層 2 を挟みこ んだ1枚の平行かつ平骨を単結品組得膜3,4が 株成する。すなわち、ZeS: ToP, 結住層(発光層) 2 の光超初率は 2.37であり、 Canati Miles 5 超準級 〔 マラー〕」、(の先屈折率は 2.22であって活性 層の超析率は約5 多高いため、ZeS: ThP。層 2 か らの放出光は超程試えター3。 4 間を在復して増 低されレーナー発捩に蒸る。水実施例では2m8; ToP, 活住用 2 の原厚を 3 次回折先の発振条件に過

付信されている発光中心に衝突して運動エネルギ - の一部を付与じ、とのエネルヤーが位置エネル イード変換されて発光中心を励起した。始条生じた ものである。したがって、蛍光体層母体に付活さ れる上記発え中心密度が高い程備突動起確定比地 大し高い励起密度が得られる。商実施例で用いた **蛍光体層母体は Za8 と Za8aa Soaa であり、付付さ** れた発光中心 Th³⁺ イオンは Za 格子点を微淡してい る。しかるに Tb¹⁺のイオン半径が 0.92 A でもるの K対し、2014のイオン半色は 0.74 Aであって 7014 の母体への高量度付信は困難である。一般に覚点 発光レーデーに用いられる希土袋イオンのイオン 半径は1人前後であって、2m化合物会はへの本語 度付待は非常に難しい。ナモわら前記蒸発化合物 母体は縁世性が比較的大きいためにホットエレク トロン密度は比較的高くするととができ、金子電 鹿曹度をちげるととによって高い助起曹度を得る どとは可能であるが、発光中心剪度が低いた心内 可食子効率が低下するという問題がある。そとで 本貨助例にかいては、イオン単価の大きを降イオ

ンを構成元素とする食力体の体として、高い電力 変換効率が報告されてかり、かつ半導体性を有す るアルカリ土類金属硫化物を選んで電場発力レー デーを構成した。

'86 アープ抵抗率 0.01 am , 厚さ 250 mm C G 単 店品ウェファーの (100) 選を若根 1 とし、その袋 近に厚さ 3000A の 8i0, 譲りを被ぼし、尤りソアラ フィと化学エッテングの技術を用いてGe苗板1K 第4箇(4) 化示す如く、質の四。母で1四の課を↓ うける。との後で、苗板し七スペッタリング袋屋 (複数枚ターゲット付)に光項し、 550 でに加熱 された競芸板 1 上にせづ厚さ的 100 Aのアンドー プ Cagu Srau Pa組建議単結長 3 をエピタ中シャル 成長させ、次いてこの上に思さ 3000A の 5m² '3mmL 乡付信 Cana Manor 5 単粒品層 2 を連収的にエピタ キシャル収扱させる。 見に放 Conn Manny 8: 8m / 2 上に連続的にアンドープ Za Sao, Soo.m 単数品層 (厚さ 3000A) 4 をエピタキシャル成長させた。 並仮じと超群級コシスぴ后性用で、ヘテロ接合局 4 は互いにほぼ完全に格子整合されてかり、不整

学エッテンクで残りの場類領域を飲去する。先共超級領域(長さ 250 km)のAL展 5 シ L U G • 基板 1 の最前紙気性電低 7 のそれぞれに移動を取りつければ、第 4 図 (e)のレーデー電子が出来上る。 該業子を全員製ヒートシンク(図示せず)に取付け、前記等級関にAL電板製 5 が正、抵抗性電低 7 が負化なる向きに可要直接場所電車を接続する。

電圧を上昇させていくとGa 蓄板 1 から留存膜3 をトンネリングしてホットエレクトロンが活性増2 をドンネリングはホットエレクトロンが活性増2 の伝導帯を定するが付けるのででは強力である。 しなが発力を発展したが出当するが外外には出まった。 も元共温を通したが出当するが外には出まった。 も元共温を通しないでは、1000年のでは、1000年

合は 0.1 多以下である。 Ci* のイオン半径は 1.06 A. Mg** のイオン半極社 0.65 A. Sm** のイオン半 性は 1.15 Aでもるため付信期の Sat イオンは活住 超磁体の C. ↑ イオン格子点のみを関係して 10 mod 4役だえて均一に付活される。 とのようにして迅 投スペッタリングで行られたる度は、益収1の課 の位置で排形状を保つので、いわゆるセルファラ イン機構により基板 | 葬遺上領域に協2045の金具 Tルミニウム雄5を3000Aの厚みに形成する。と れを悪く図めに示した。 基板1の英雄に Au-Ni・ So 合金から成る抵抗性電視7を設けた後アライ エッチングの技術を用いて飲料投資資より前記簿 に直交する方向に Go 盖板 l に迫する戻さの切込み を入れ、互い化平行な一対の光共塩質(共振委長 250四)を形成する。 すなわち切込みは錦4 図の の低層に叠直を方向に 250 4四間隔で 2 本行をう。 ドライエッナングの一粒であるイオンミリングド よって形成された切込み面は平滑で充分光反射面 の役割を果す。次には先共振形を含むストライプ レーナー領域全国をホトレジスト質で保護し、化

Ce, an Mart S: Son 活性 M 2 の 周 打事が 2.15でもるの だ 対し、 アンドープ Co And S Fast P: 包 孝 展 府 1 の 周 折率 が 1.44、 Se Sate Seate Seate P: 包 孝 展 府 1 の 周 折率 が 2.85でもって、 尤が 活性 層 3 から 周 折率 が 2.85でもって、 尤が 活性 層 3 から 周 所率 が 5 から 風 方 年 の 長 世 間 3 から 風 内 平 の 長 世 間 3 から 風 内 下 の 長 合 層 4 へ し み 出 し 数 周 内 下 グ イ ド 層 分 解 図 レーデーは、 電 夜 駆 的 型 の 半 導 が イ ド 層 分 解 図 し た い 毎 級 し た い 値 な 以 上 に な 発 の こ れ た 数 3 子 の エ ネ ル ギ ー 奇 物 立 を 示 す 。 外 都 量 子 物 率 は レーデー 発 録 9 50 チ 以 上 に 達 ナ あ ま は レーデー 発 録 9 50 チ 以 上 に 達 ナ あ ま は レーデー 発 録 9 50 チ 以 上 に 達 ナ あ ま

(その3) To ドーブ、キャリア級度~1010 mm が か 300 mm の a-laP 単結品ウェファー(100)面を基板 1 とし、多数枚ターデットを有する交換スペッタリング設置内に設場し、基板包度 820 でで 高板 1 上に先づアンドープ 8 mp. 超移線(厚み約100 A) 3 をエピタキシャル成長させ、引続を設置郡 以 3 上に Ca²⁴ を 0.15 mm 4 が 付待した Ca₄, 8 m. a 5 質 大体路(活性油) 2 を 3600 A の 厚さにエピタキシャル 成長させ、放射性格 2 上に達換的に厚み約・

放棄子の母親間に (TO M S が負, 紙紋性電話 ? が正になる向きに直放可求保険電源を接続し、電圧を上昇していくと、しきい値電圧 28 V 以上でホットエレクトロンが SoP。超薄膜 4 モトンネリンクして活性層 2 に住入されての結果最色電場発光が ITO 原 5 かよび A4の。保護膜 10 を達して外部に放

以外の材料。寸法を金く同じにして第5回の黒子 . を作った場合、厚さ 3600Aの CaSa, Sear: Coを用いると発転しまい値電圧が28 V K低下した。 f 品項の効果]

① お土無元常や遊移金属兄常の位子単位間遊移を 料用した先允であるため、発掘帝域解 d f が i0 l li 母成、複向性 d f が i0 l g ジンフン以下と狭く、半導体レーナー (d f = 10 l ~ 10 l l l l l l d l l l l l l l l l l r v) 出される。 発元スペクトルは 510 mm 化主ビーク、
570 mm 化国ビークを有し、それぞれ Co²⁴ イオンの
「T₃ → ¹P₃ シよび ²T₃ → ²P₃ 通移化対応している。
印加電圧が上升するにつれて緑色光強度は強くを
り、41 V の時「T₆ → ²P₃ の遅移に基づく 510 mm 線がレーデー発復する。 活性場 1 の銀折率 (2、
13) かその上下両面に配収された格子整合へテロエピタ中シャル局 3、4 の風折率 (1・44)とり大きく、 また活性層 3 の顕厚が 510 mm 線の 3 次回折 たのアクァク反射条件を満足しているため Co²⁴ イオン 510 mm 線はヘテロ接合層 3 シよび 4 を 1 対の 大共議器として増幅され、10×10mm の平面復収でレーデー発掘する。

なか、本実的例にかける信性層 2 の組成を Coas Sras 8: Coから格子定数の役役等しい Ca Saa Sras 9: Co (0.15 mol 5) に切換えると元原折率が 2.13から 2.23とヤヤ大きくなり、また業別有項が 10 多以上小さくなるため信性層の光閉に込め率。 写電率が向上し、 Caas Sras 8: Co を用いた場合 8 りも低い増子等圧でレーデー発掘する。 居住屋 2

よりはるかに可干が性が高く、また付待剤の過定 ドよって可視領域会体を網盤する発光が可能である。

② 的記信性層とヘテロエピタキシャル層の材料組合せを選択するととによって、元紀折率の大小を利用してアイスアレイや感光などに有用を函数形式 ローデー (活性層の風折率大、ヘテロエピタキシャル層は共通過を構成) シよび光通信、レーデーディスク、レーデーデリンターに利用を帰還してアイスク、レーデー(ヘテロエピタキシャル層の現折率大、ヘテロエピタキシャル層が水大、ヘテロエピタキシャル層が水大、ヘテロエピタキシャル層が水大。ヘテロエピタキシャル層が水大の両方を組立てることができる。

②信性指材料ドイオン半径の大きなアルカリ土類 会異語センン化物を避定することも出来、との場合は発光中心の均一高適配付信が可能になり内包 量子効率の向上がはかられる。

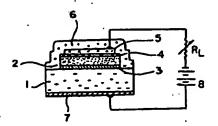
というナぐれた羽点をもっている。

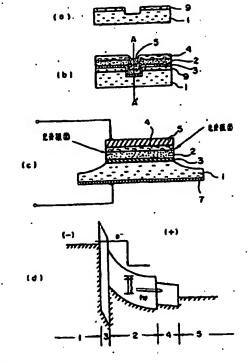
4. 超点の簡単を世界

第1回、第4回シよび第5回は本発明のそれぞれ初の1契絡例を示す略であり、第2回シよび第

特別昭62-181483(7)

第 1 阅



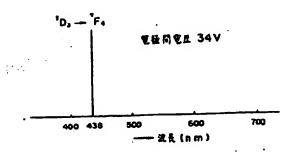


1 図は本発明の電拍発光震子からの発光スペクト - 4 元子図である。

図にかいて1 は布収早結晶、 2 は発光中心を含む単元体層(活性層)、 3 は遊収倒へテロエピターシャル層、 4 は表質電気個へテロエピタキシャル層、5 は表面電気、7 は遊収扱抗性電気、8 は元度回転電気である。

特許出版人 株式会社 ポリトロニクス 代 四 人 弁理士 秋 本 正 疾

第 3 図



第 5 図

